# 电光效应的自相似性\*

**童永在<sup>1</sup>) 王西安<sup>2</sup>) 余本海<sup>1</sup>) 胡雪惠<sup>1</sup>)** 11(信阳师范学院物理电子工程学院,信阳 464000) 21(中国科学院物理化学技术研究所,北京 100080) (2006年3月29日收到 2006年7月17日收到修改稿)

通过对 KNbO<sub>3</sub> LiNbO<sub>3</sub> ,BaTiO<sub>3</sub> 及几种半导体晶体的电光系数进行数值分析 ,发现电光系数在自由状态和受夹 状态下对应的 Miller-δ 系数相同 ,与外加电场频率无关 ,进而提出用 Miller-δ 系数表征晶体非线性光学性质 .在此基 础上 ,提出一种全新的电光效应产生机制 ,认为电光效应源于非线性系统的自相似性 ,表现为对线性性质的一种 "自我复制",而 Miller-δ 系数是"自我复制"的比例因子.

关键词:电光效应,非线性光学,自相似性 PACC:7820J,4265

# 1.引 言

在过去几十年里,激光器的迅速发展促进了电 光效应及非线性光学效应的研究和应用,例如电光 调制、电光偏转、频率转换、二倍频、参量振荡和放大 等<sup>1-41</sup>都利用了电光效应或非线性光学效应.从本 质上看,电光效应和非线性光学效应都是由于外加 电场的作用引起介质的非线性极化.电光效应的广 泛应用反过来又促进了对各种电光晶体的生长、性 能及电光效应机理的研究.

1964年, Miller<sup>[5]</sup>提出一个经验规则,  
$$\chi^{(2)}_{ijk} = \chi^{(1)}_{ii'}\chi^{(1)}_{jj'}\chi^{(2)}_{kk'}$$
, (1)

式中,  $\chi^{(1)}$  示表线性极化率,  $\delta^{(2)}_{ijk}$ 称为 Miller- $\delta$ 系数. (1)式采用了爱因斯坦求和约定,即式中相同角标表 示对其求和,本文公式均采用这样的约定. Miller 从 当时已发现的非线性光学晶体中,总结出如下规律: 尽管各种不同非线性光学晶体的二级极化率可以相 差4个数量级,但它们的 Miller- $\delta$ 系数相差不大,数 量级相同.这样, Miller 首次指出了非线性光学性质 的共同特征,暗示非线性性质有共同起源. 随后,科 学家们将研究方向转移到探索非线性光学晶体的微 观结构与宏观性能之间关系,并提出了一系列的理 论模型.

20世纪 70 年代初 Jeggo 和 Boyd<sup>6</sup>以及 Bergman

等<sup>[78]</sup>分别提出键参数法,成功地解释了 KDP 族、 GaAs 等半导体晶体倍频系数的产生机制.为了更好 地理解每个键的微观二级极化率的物理起因, Levine<sup>[9-11]</sup>提出了键电荷模型 指出一个键的二级极 化率  $\beta$  和 Miller- $\delta$  系数  $\delta^{(2)}$ 的大小主要来自于键电 荷的不对称分布,首次指出每个键产生二级极化率 的结构起因以及 Miller- $\delta$  系数的本质, 而在有机非 线性光学效应的结构机理研究方面,前苏联科学家 Davydov 等<sup>[12]</sup>于 1970 年首次提出,有机晶体的二级 极化率主要来源于有机分子的微观二级极化率. Chemla 等<sup>[13]</sup>进一步发展了这一思想<sup>[13]</sup>提出有机非 线性光学晶体结构与性能关系的电荷转移模型,在 这一理论模型的指导下 发现了一大批具有很大非 线性光学效应的有机晶体,在无机非线性光学晶体 的结构与性能关系方面,陈创天<sup>14-18]</sup>于1976年提 出无机晶体非线性光学效应的阴离子基团理论,指 出无机晶体的非线性光学效应主要来自于阴离子基 团二级极化率的几何叠加,此理论模型经过多年发 展,与量子化学的近似计算<sup>[19 20]</sup>相结合,能够计算一 系列晶体倍频系数的大小。

上述这些理论在探索非线性光学性能与微观结构的关系方面取得了许多重要成果,对于不同种类的晶体,理论计算和实验都符合得很好,但这些理论模型都或多或少地存在某种局限性.首先,理论模型 作了零频近似,没有研究电光效应对调制电场频率

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号 50590402)资助的课题.

的依赖关系 ;其次 ,不同的理论模型适用于不同类型 的晶体 表明模型是针对具体的晶体类型做了有效 的近似 ,因而适用范围受到限制 ;再次 ,理论计算的 程度越来越复杂 ,近似过程也越来越多 .这些明显的 不足促使我们进一步去探索电光效应的起源问题 . 本文从非线性动力学的整体观念出发 ,提出一种新 的看法 .认为晶体周期性的微观结构必然导致晶体 非线性光学性质的自相似性 ,指出 Miller 关系反映 了非线性性质的自相似性 ,并将这种关系应用到自 由状态和受夹状态的电光系数上 . 通过对 KNbO<sub>3</sub> , LiNbO<sub>3</sub> ,BaTiO<sub>3</sub> 及多种半导体晶体的电光系数进行 数值计算分析 ,发现 Miller-∂ 系数是一个与外加电 场频率无关的常量 ,验证了电光效应的自相似性 ,进 而说明了介电常数和电光系数在对频率的依赖关系 上的相似性 .

## 2. 理论基础

根据折射率椭球理论<sup>[21,22]</sup>,在主轴坐标系中,折 射率椭球方程通常写成如下形式:

$$\frac{X^2}{n_x^2} + \frac{Y^2}{n_y^2} + \frac{Z^2}{n_z^2} = 1 , \qquad (2)$$

式中 n<sub>x</sub>, n<sub>y</sub>, n<sub>z</sub> 分别是三个主轴方向的主折射率.而 折射率椭球方程的一般形式为

$$\left(\frac{1}{n^2}\right)_1 X^2 + \left(\frac{1}{n^2}\right)_2 Y^2 + \left(\frac{1}{n^2}\right)_3 Z^2$$
  
+  $2\left(\frac{1}{n^2}\right)_4 YZ + 2\left(\frac{1}{n^2}\right)_4 ZX$   
+  $2\left(\frac{1}{n^2}\right)_6 XY = 1.$  (3)

(3)式中逆介电张量(<sup>1</sup>/<sub>n<sup>2</sup></sub>)<sub>*ij*</sub>的下标是按规则 *ij→l* 进 行了合并,其中 11→1,22→2,33→3,23,32→4,31, 13→5,12,21→6.

在外加电场的作用下,电光效应使折射率椭球 发生变化,记每个分量 $\left(\frac{1}{n_2}\right)_{ij}$ 的变化量为 $\Delta\left(\frac{1}{n_2}\right)_{ij}$ , 在只考虑线性电光效应的情况下,

$$\Delta \left(\frac{1}{n^2}\right)_{ij} = r_{ijk} E_k , \qquad (4)$$

式中  $r_{ijk}$ 是线性电光系数 ,同样  $r_{ijk}$ 的前两个角标可 以按  $ij \rightarrow l$  规则合并.

根据逆介电张量的定义 ,有

$$\left(\frac{1}{n^2}\right)_{il} \varepsilon_{lj} = \delta_{ij} , \qquad (5)$$

式中, $\delta_{ij}$ 是单位张量,当i = j时, $\delta_{ij} = 1$ ,当 $i \neq j$ 时,  $\delta_{ij} = 0$ ; $\epsilon_{ij}$ 为晶体的相对介电常数,并有关系 $\epsilon_{ij} = \delta_{ij}$ + $\chi_{ij}$ .在晶体主轴坐标系中,相对介电常数 $\epsilon_{ij}$ 与主 折射率 $n_i$ 之间,存在下列关系:

$$\varepsilon_{ii} = n_i^2$$
.

对(5)式微分可得

$$\Delta \left(\frac{1}{n^2}\right)_{il} \varepsilon_{lj} + \left(\frac{1}{n^2}\right)_{il} \Delta \varepsilon_{lj} = 0.$$
 (6)

由(6)式得 $\Delta\left(\frac{1}{n_2}\right)_{ij}$ 与 $\Delta \epsilon_{im}$ 之间的关系式

$$\Delta \left(\frac{1}{n^2}\right)_{ij} = -\left(\frac{1}{n^2}\right)_{il} \Delta \varepsilon_{lm} \left(\frac{1}{n^2}\right)_{mj}.$$
 (7)

另一方面 线性电光效应在本质上是入射光场 与外加电场共同作用下产生的二级非线性极化效 应 即

$$P_i^{\omega+\Omega} = 2\varepsilon_0 \chi_{ijk}^{(\omega+\Omega,\omega,\Omega)} E_j^{\omega} E_k^{\Omega}. \qquad (8)$$

这里 , $P_i^{\omega+\Omega}$ 表示产生的附加二级非线性极化强度 ,  $E_j^{\omega}$  表示频率为 $\omega$  的光频电场强度 , $E_k^{\Omega}$  表示频率为  $\Omega$  的外加电场强度 , $\chi_{ijk}^{(\omega+\Omega,\omega,\Omega)}$ 是线性电光效应对应 的二级极化率.

类似地 ,可以定义关系

$$E_{i}^{\omega+\Omega} = 2\varepsilon_{0}^{-1} \delta_{ijk}^{(\omega+\Omega,\omega,\Omega)} P_{j}^{\omega} P_{k}^{\Omega}. \qquad (9)$$

这里, $P_{j}^{\omega}$ 表示频率为 $\omega$ 的光频电场引起的极化强度, $P_{k}^{\Omega}$ 表示频率为 $\Omega$ 的调制电场引起的极化强度,  $E_{i}^{\omega+\Omega}$ 是二级极化对应的电场强度, $\delta_{ik}^{\omega+\Omega,\omega,\Omega}$ 称为 Miller- $\delta$ 系数.将

$$P_{j}^{\omega} = \epsilon_{0} \chi_{jm}^{\omega} E_{m}^{\omega}$$
 ,  
 $P_{k}^{\Omega} = \epsilon_{0} \chi_{kn}^{\Omega} E_{n}^{\Omega}$ 

代入(9)式,并与(8)式比较后可以得到 Miller 关系  $\chi_{ijk} = \epsilon_0 \chi_{il}^{\omega+\Omega} \chi_{jm}^{\omega} \chi_{kn}^{\Omega} \delta_{lmn}$ . (10) (10)式中  $\chi_{ijk}$ 和 $\delta_{ijk}$ 省去了上标( $\omega + \Omega, \omega, \Omega$ ),以下 均如此

由于电光效应使介质产生了附加的非线性极化 强度  $P_i^{\omega+a}$ ,因而介电常数也产生了一个附加量  $\Delta \varepsilon_i$ ,并有下列关系:

$$\Delta \varepsilon_{ij} = 2 \chi_{ijk} E_k^{\Omega} . \qquad (11)$$

将(11)武代入(7)武,

$$\begin{aligned} r_{ijk} E_k^{\Omega} &= \Delta \left(\frac{1}{n^2}\right)_{ij} \\ &= -\left(\frac{1}{n^2}\right)_{il} \Delta \varepsilon_{lm} \left(\frac{1}{n^2}\right)_{ml} \end{aligned}$$

$$= -2\left(\frac{1}{n^2}\right)_{il}\chi_{lmk}E_k^{\Omega}\left(\frac{1}{n^2}\right)_{mj}.$$
 (12)

由(12)式可得

$$r_{ijk} = -2\left(\frac{1}{n^2}\right)_{il}\chi_{lmk}\left(\frac{1}{n^2}\right)_{mj}$$
. (13)

在主轴坐标系中 (13) 武可以简化成

$$r_{ijk} = -\frac{2}{n_i^2 n_j^2} \chi_{ijk}$$
 , (14)

即

$$\chi_{ijk} = -\frac{1}{2} n_i^2 n_j^2 r_{ijk} \,. \tag{15}$$

将(15)式代入(10)式,可得 Miller-∂ 系数的计算公 式,即

$$\varepsilon_0 \delta_{ijk} = \frac{\chi_{ijk}}{\chi_{ii}^{\omega+\Omega} \chi_{jj}^{\omega} \chi_{kk}^{\Omega}}$$
$$= -\frac{n_i^2 n_j^2 r_{ijk}}{\chi n_i^2 - 1 \chi n_j^2 - 1 \chi \varepsilon_k - 1}. \quad (16)$$

(16) 式应用了关系式

$$\chi_{ii} = \varepsilon_i - 1 = n_i^2 - 1$$

和近似关系

$$\chi_{ii}^{\omega+\Omega} \approx \chi_{ii}^{\omega}$$

## 3. 结果及讨论

3.1. 自由和受夹状态的 Miller-∂ 系数

实验发现,晶体材料的电光系数随着调制电场的频段不同而显著不同.在同一频段内,随着调制频率  $\Omega_m$ 的变化,电光系数变化很小,如图 1 所示<sup>[23]</sup>.



图 1 电光系数对调制频率  $\Omega_{\rm m}$  的依赖关系

从图 1 可以看出,电光系数可分为三段.当调制 频率低于约 1 MHz 时,调制电场引起晶体内部的离 子集团振动,晶体产生明显形变,晶体内部应力为一 常量,这种情况下,电光系数称为自由电光系数,用 r<sup>T</sup>表示,也称恒应力电光系数.当调制频率高于约 100 MHz 而低于 10<sup>6</sup> MHz 时,离子集团振动的频率跟 不上调制电场的频率,离子被'冻结'在平衡位置,晶 体不发生形变,这种情况下,电光系数称为受夹电光 系数,用 r<sup>s</sup>表示,也称恒应变电光系数.当外加电场 的频率更高时,主要是电子激发对电光效应有贡献, 这时用 r<sup>e</sup>表示电光系数,根据 Kleinman 对称性<sup>[24]</sup>, 可以得到电光系数 r<sup>\*\*</sup><sub>in</sub>与倍频系数 d<sub>ia</sub>的关系式

$$r_{ij,k}^{e} = -\frac{4d_{k,ij}}{n_{i}^{2}n_{j}^{2}}.$$
 (17)

从图 1 和一些晶体的电光系数( 例如 BaTiO<sub>3</sub> 的 电光系数<sup>[25]</sup>为  $r_{42}^{T}$  = 1640 × 10<sup>-12</sup> m/V 和  $r_{42}^{S}$  = 820 × 10<sup>-12</sup> m/V )可以看出 ,自由状态和受夹状态下的电光 系数差异很大.为了研究不同状态下电光效应之间 的联系 ,我们利用 Miller- $\delta$  系数计算公式 ,计算了 KNbO<sub>3</sub> ,LiNbOs<sub>3</sub> ,BaTiO<sub>3</sub> 及几种半导体晶体在自由状 态和受夹状态下电光系数对应的  $\epsilon_0 \delta_{ijk}$ 系数 ,所得结 果如表 1 和表 2 所列.

表 1 KNbO<sub>3</sub> ,LiNbO<sub>3</sub> ,BaTiO<sub>3</sub> 晶体的  $\epsilon_0 \delta_{ijk}$ 系数(单位 :10<sup>-12</sup> m/V )

晶体	状态	13	22	23	33	42	51
KNbO3	Т	0.606			1.189	0.356	0.607
	$\mathbf{S}$	0.670			1.206	0.360	0.633
LiNbO3	Т	0.238	0.068	0.232	0.792	0.330	
	$\mathbf{S}$	0.244	0.062	0.105	0.906	0.520	
BaTiO <sub>3</sub>	Т	0.253			0.537	0.302	
	$\mathbf{S}$	0.476			0.352	0.254	

表1中,T和S分别表示自由状态和受夹状态, 表中列出了KNbO<sub>3</sub>,LiNbO<sub>3</sub>,BaTiO<sub>3</sub> 三种晶体相应状 态下电光系数各个分量对应的 $\varepsilon_0 \delta_{i\mu}$ 系数计算值(没 有考虑符号).从表1中的数据可以看出,对于 KNbO<sub>3</sub>,LiNbO<sub>3</sub>,BaTiO<sub>3</sub>这三种晶体,Miller- $\delta$ 系数在 自由状态和受夹状态下数值差异很小,可以认为与 调制频率无关,因而电光系数的差异主要是由线性 极化率和介电常数的不同所致.

表 2 部分半导体晶体的  $\varepsilon_0 \delta_{iik}$ 系数(单位 : $10^{-12}$  m/V)

晶体	$\beta$ -ZnS		ZnSe		ZnTe		GaP	
状态	Т	$\mathbf{S}$	Т	$\mathbf{S}$	Т	$\mathbf{S}$	Т	$\mathbf{S}$
<i>r</i> <sub>41</sub>	2.1	1.6	2.0	2.0	4.04	4.3	1.0	0.97
$\epsilon_0  \delta_{41}$	0.104	0.104	0.189	0.189	0.281	0.280	0.293	0.293

表 2 给出的半导体晶体具有  $\overline{43m}$  对称性 ,电光 系数只有一个独立分量  $r_{41}$  ,表 2 中列出了  $r_{41}$  对应 的  $\epsilon_0 \delta_{41}$ 系数计算值(没有考虑符号).从表 2 可以看 出 晶体在 T 和 S 状态下  $\epsilon_0 \delta_{ijk}$ 系数非常一致 ,进一 步证实了 Miller- $\delta$  系数与调制频率无关的特征 ,而 Boyd 等<sup>[26]</sup>的实验测量表明 Miller- $\delta$  系数在微波和光 频区没有明显的差别.

另外,我们还可以从表 1 和表 2 看出 尽管各种 晶体的电光系数相差很大,例如 BaTiO<sub>3</sub> 的电光系数  $r_{42}^{T} = 1640 \times 10^{-12}$  m/V,而 ZnSe 的电光系数  $r_{41}^{T} = 2.0$ × 10<sup>-12</sup> m/V<sup>[25]</sup>,二者相差几个量级,但 Miller- $\delta$  系数 却在同一个量级,这也表明了电光系数与介电常数 成正比,即  $r \propto (\varepsilon - 1)$ . Miller- $\delta$  系数的这种特征揭 示了不同状态下的电光效应可能有相同的起源和发 生机制,这种机制可以从 Levine 提出的键电荷模型 得到启示,即 Miller- $\delta$  系数大小主要来自于键电荷 的不对称分布,因而 Miller- $\delta$  系数与电荷的分布特 别是价电子的分布有极大的关系,电光系数的差异 主要源于介电常数的不同.

#### 3.2. 电光效应的自相似性

根据以上讨论,在经验上可以认为 Miller-δ系 数是一个与频率无关的量,因此可以用 Miller-δ系 数来表征晶体的非线性性质,与二级极化率相比, Miller-δ系数能够更好地反映材料的固有非线性性 质,在理论上更有意义.根据上述讨论,可以进一步 将这种想法推广到更高次情况,例如可以假定三级 极化率的展开系数 δ<sup>(3)</sup><sub>μil</sub>也是一个与频率无关的量, 与二级极化率的 Miller 关系类似,用线性极化率来 展开三级极化率,即

 $\chi_{ijk}^{(3)} = \epsilon_0^2 \delta_{ijkl}^{(3)} \chi_{il}^{(1)} \chi_{jj}^{(1)} \chi_{kl}^{(1)} \chi_{ll}^{(1)}, \quad (18)$ 更高级的以此类推.

于是 ,可以构造一个迭代函数系统 :以  $\omega_{\Omega}$  为 控制参量 构造可观测量 { $\omega^{(i)}:\omega^{(i)} = \sum_{l=1}^{i} \omega_{l},\omega_{l}$  是  $\pm \omega_{l} \pm \Omega$  四者之一 ,i = 1 ,2 ,... }和系统线性特征 参量 { $\chi^{(1)}(\omega^{(i)}),\delta^{(n)}:\chi^{(1)}(\omega^{(i)})$ 是  $\omega^{(i)}$ 对应的线性 特征参量 , $\delta^{(n)}$  是一个常量 }. 根据系统的线性特征 参量 ,生成系统的非线性特征参量

$$\chi^{(n)}(\omega^{(n)}) = \varepsilon_0^{n-1} \delta^{(n)} \chi^{(1)}(\omega^{(n)}) \prod \chi^{(1)}(\omega^{(i)}),$$
(19)

应的线性特征参量的乘积.这样的迭代函数系统的 一个重要特征就是对自身的一种复制,具有自相似 性,在几何上δ<sup>(n)</sup>表现为缩小的比例因子.

显然,电光效应是这样的一个迭代函数系统的 实现.自然地,不同级次的电光系数就会表现出相 似性.作为一个简单的应用,我们来考察介电常数 (如图2所示)与线性电光系数(如图1所示)的相似 性.从图2中可以看出,介电常数如同电光系数一样 可以分为三段:自由状态、受夹状态及光频下的介电 常数<sup>[23]</sup>,在同一频段色散较小.二者的曲线具有相 似性.从这种相似性中可以假设晶体在自由状态、受 夹状态及光频下的电光效应产生机制是相同的,电 光效应是一种自生成现象,Miller-δ系数与频率无 关.我们可以通过测量晶体的线性极化率和 Miller-δ 系数来计算非线性系数.很显然,如果能够从理论 上计算 Miller-δ系数,对认识电光效应的产生机制 具有重要意义,这是一个亟待解决的问题.



图 2 介电常数对外加电场频率  $\Omega$  的依赖关系

### 4. 结 论

本文将 Miller 关系运用到自由状态、受夹状态 下电光系数的数值分析.通过对大量晶体材料的电 光系数进行数值计算,发现 Miller-∂系数是一个不 依赖于频率的参数,说明电光系数与介电常数成正 比这一经验规律.在此基础上,提出用线性系数展开 非线性系数的方法来构造非线性迭代函数系统,指 出了电光效应的自相似性并根据这种自相似性解释 了电光系数与介电常数对频率的依赖关系上的相似 性,在用实验数据对电光效应的自相似性进行验证 的基础上,提出了一种全新的电光效应产生机制.认 为这种非线性效应源于非线性系统的自相似性,表 现为对线性性质的一种"自我复制",而 Miller-δ系 数是"自我复制"的比例因子,因而 Miller-δ系数在 认识电光效应产生机制中占有非常重要的地位.文 中进一步指出,从理论上解决 Miller-∂ 系数的计算 问题是解决非线性光学效应产生机制的关键.

- [1] Lu K Q , Zhao W , Yang Y L et al 2004 Chin . Phys. 13 2077
- [2] Li S C , Xue T , Yu J 2002 Acta Phys. Sin. **51** 2018 (in Chinese) [李世忱、薛 挺、于 建 2002 物理学报 **51** 2018]
- [3] Ren D M , Huang J Z , Qu Y C et al 2004 Chin . Phys. 13 1468
- [4] Zhang B G , Yao J Q , Lu Y *et al* 2006 Acta Phys. Sin. 55 1231(in Chinese ] 张百钢、姚建铨、路 洋等 2006 物理学报 55 1231]
- [5] Miller R C 1964 Appl. Phys. Lett. 5 17
- [6] Jeggo C R , Boyd G D 1970 J. Appl. Phys. 41 2741
- [7] Bergman J G , Crane G R 1974 J. Chem. Phys. 60 2470
- [8] Crane G R , Bergman J G 1974 Trans . Faraday Soc . 270 1488
- [9] Levine B F 1969 Phys. Rev. Lett. 22 787
- [10] Levine B F 1970 Phys. Rev. Lett. 25 440
- [11] Levine B F 1973 Phys. Rev. B I 2600
- [12] Davydov B L , Derkacheva L D , Duna V V et al 1970 JETP Lett. 12 16
- [13] Chemla D S, Zyss J 1987 Nonlinear Optical Properties of Organic Molecules and Crystals (New York : Academic)
- [14] Chen C T 1976 Acta Phys. Sin. 25 146 (in Chinese ] 陈创天 1976 物理学报 25 146]
- [15] Chen C T 1977 Acta Phys. Sin. 26 124 (in Chinese ] 陈创天

1977 物理学报 26 124]

- [16] Chen C T 1977 Acta Phys. Sin. 26 486 (in Chinese ] 陈创天 1977 物理学报 26 486 ]
- [17] Chen C T 1978 Acta Phys. Sin. 27 41 (in Chinese ] 陈创天 1978 物理学报 27 41]
- [18] Chen C T Chen X C 1980 Acta Phys. Sin. 29 1000 (in Chinese) [陈创天、陈孝琛 1980 物理学报 29 1000]
- [19] Chen C T Liu Z P, Shen H S 1981 Acta Phys. Sin. 30 715 (in Chinese ] 陈创天、刘执平、沈荷生 1981 物理学报 30 715 ]
- [20] Lin J, Lee M H, Liu Z P et al 1999 Phys. Rev. B 60 13380
- [21] Chen Q, Tani M, Tiang Z P et al 2001 J. Opt. Soc. Am. B 18 823
- [ 22 ] Duvillaret L , Rialland S , Coutaz J L 2002 J. Opt. Soc. Am. B 19 2704
- [23] Wemple S H, Didomenico M Jr 1972 Electrooptical and Nonlinear Optical Properties of Crystals (New Jersey : Murray Hill)
- [24] Boyd G D, Kleinman D A 1968 J. Appl. Phys. 39 3597
- [25] Thompson B J 2003 Handbook of Nonlinear Optics (New York : Rochester)
- [26] Boyd G D, Bridges T J 1971 Phys. Rev. Lett. 26 387

# Self-similarity of the electro-optical effects \*

Tong Yong-Zai<sup>1</sup>) Wang Xi-An<sup>2</sup>) Yu Ben-Hai<sup>1</sup>) Hu Xue-Hui<sup>1</sup>)

1 & College of Physics and Electronic Engineering , Xinyang Normal University , Xinyang 464000 , China )

2 J Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China) (Received 29 March 2006; revised manuscript received 17 July 2006)

#### Abstract

Based on the electro-optical coefficients , the Miller- $\delta$  coefficients of KNbO<sub>3</sub> , LiNbO<sub>3</sub> , BaTiO<sub>3</sub> and several semiconductor crystals were calculated. The results show that the coefficients are frequency independent and are the same for unclamped and clamped values , so it is feasible to take the Miller- $\delta$  coefficients to characterize the nonlinear optical properties. Furthermore , a novel mechanism of the electro-optical effects is presented which maintains that the electro-optical effect results from the self-similarity of the nonlinear system , manifested as the recopy of the linear properties and the Miller- $\delta$  coefficients are the proportion factors of self-copy.

Keywords : electro-optical effects , nonlinear optics , self-similarity PACC : 7820J , 4265

<sup>55</sup> 卷

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50590402).